This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

-63-130739

(43)Date of publication of application: 02.06.1988

(51)Int.CI.

C22C 9/06 H01B 1/02 H01L 23/48

(21)Application number: 61-275152

(71)Applicant: NIPPON MINING CO LTD

(22)Date of filing:

20.11.1986

(72)Inventor: SO HIDEHIKO

KAWAHARA TETSUO

(54) HIGH STRENGTH AND HIGH CONDUCTIVITY COPPER ALLOY FOR SEMICONDUCTOR DEVICE LEAD MATERIAL OR CONDUCTIVE SPRING MATERIAL

(57)Abstract:

PURPOSE: To improve bendability, solderability, plating suitability, and etching characteristic by limiting S content among the impurities of a Cu-Ni-Si alloy with a specific composition to a specific value or below. CONSTITUTION: This titled copper alloy has a composition which consists of, by weight, 0.4W4.0% Ni, 0.1W1.0% Si, and the balance Cu with inevitable impurities and in which S content among the above impurities is regulated to ≤ 0.0015%. Further, as auxiliaries, 0.001W3.0% of one or more elements among Zn, P, Sn, As, Cr, Mg, Mn, Sb, Fe, Co, Al, Ti, Zr, Be, Ag, Pb, B, and lanthanide elements and/or ≤0.0020% O may be incorporated in the above copper alloy. In this copper alloy, S is extremely easy to combine with Si and, when its content exceeds the upper limit, a large number of sulfides are formed and, moreover, O also combines with Si and, when its content exceeds the upper limit, a large number of inclusions are formed, so that bendability, solderability, plating suitability, and etching characteristic are remarkably deteriorated in both the above cases.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

19日本国特許庁(JP)

@特許出願公開

四公開特許公報(A)

昭63-130739

@Int_CI_4

識別記号

庁内整理番号

母公開 昭和63年(1988)6月2日

C 22 C 9/06 H OI B 1/02 H OI L

23/48

6411-4K

未請求 発明の数 4 (全5頁) 審査請求

69発明の名称

半導体機器リード材又は導電性ばね材用高力高導電銅合金

20特 願 昭61-275152

22出 昭61(1986)11月20日

@発

神奈川県高座郡寒川町倉見3番地 日本鉱業株式会社倉見

工場内

の発 明

神奈川県高座郡寒川町倉見3番地 日本鉱業株式会社倉見

工場内

他用 日本鉱業株式会社 東京都港区赤坂1丁目12番32号

弁理士 並川 啓志

細

1.発明の名称

半導体機器リード材又は導電性ばね材用高力高 遊戲鑽合金。

2.特許讃求の範囲

(1) NiO. 4~4.0 wt%. SiO. 1~ 1. 0 w t % を含み、残部 C u 及び不可避的不施 物からなり、該不純物のうち、Sの含有量が0. 0015 wt%以下であることを特徴とする半導 体機器リード材又は導電性ばね材用高力高速銀件 留合金。

(2) NiO. 4~4. Owt%, SiO. 1~ 1.0 w t. %を含み、さらに副成分として、 Z n 、 P. Sn. As. Cr. Mg. Mn. Sb. Fe. Co. Al. Ti. Zr. Be. Ag. Pb. B. ランタノイド元素からなる1種又は2種以上を緯 量で0.001~3.0wt%含み、残部Cu及 び不可避的不純物からなり、該不純物のうち。S の含有量が0.0015wt%以下であることを

特徴とする半導体機器リード材又は導電性ばね用 高力高導電銅合金。

(3) NiO. 4~4. 0 wt%, SiO. 1~ 1.0 w t %を含み、残部C u 及び不可避的不純 物からなり、該不純物のうち、Sの含有量がO. 0015 w t %以下、Oの含有量が0.0020 wt%以下であることを特徴とする半導体機器リ ード材又は導電性ばね材用高力高導電性銷合金。 (4) NiO. 4~4. 0 wt%, SiO. 1~ 1.0 w t %を含み、さらに副成分として、2 n、 P. Sn. As. Cr. Mg. Mn. Sb. Fe. Co. Al. Ti. Zr. Be. Ag. Pb. B. ランタノイド元素からなる1種又は2種以上を総 量で0.001~3.0wt%含み、残部Cu及 び不可避的不純物からなり、該不純物のうち、S の含有量が0.0015 w t %以下、0の含有量 が0.0020wt%以下であることを特徴とす る半導体機器リード材又は導電性ばね用高力高導 電性網合金.

3. 発明の詳細な説明

(自約)

本発明は、トランジスタや集積回路 (IC) などの半導体機器のリード材、コネクター、端子、リレー、スイッチ等の導電性ばね材に適する網合金に関するものである。

(従来技術及び問題点)

従来、半導体機器のリード材としては、熱膨張 係数が低く、素子及びセラミックとの接着及び封 着性の良好なコパール(Fe-29Ni-16Co)、42合 金(Fe-42Ni)などの高ニッケル合金が好んで使われてきた。しかし、近年、半導体回路の集積度の 向上に伴い消費電力の高いICが多くなってきた ことと、封止材料として樹脂が多く使用され、か つ素子とリードフレームの接着も改良が加えられたことにより、使用されるリード材も放無性のよい い網基合金が使われるようになってきた。

一般に半導体機器のリード材としては以下のような特性が要求されている。

(1) リードが電気信号伝達部であるとともに、 パッケージング工程中及び回路使用中に発生する

- 3 -

は見い出されていない。

本発明はかかる点に鑑みなされたもので、従来 の解基合金のもつ欠点を改良し、半導体機器のリ ード材及び導電性ばね材として好適な器特性を有 する網合金を提供しようとするものである。

特にCuーNiーSi系合金を改良し、要求に

熱を外部に放出する機能を併せ持つことを要求される為、優れた熱及び電気伝導性を示すもの。

- (2) リードとモールドとの密着性が半導体素子 保護の観点から重要であるため、リード材とモー ルド材の熱影張係数が近いこと。
- (3) パッケージング時に種々の加熱工程が加わる為、耐熱性が良好であること。
- (4) リードはリード材を抜き打ち加工し、又曲 げ加工して作製されるものがほとんどである為、 これらの加工性が良好なこと。
- (5) リードは表面に食金属のメッキを行う為、これら食金属とのメッキ密着性が良好であること。 (6) パッケージング後に封止材の外に露出している、いわゆるアウター・リード部に半田付けするものが多いので良好な半田付け性を示すこと。 (7) 機器の信頼性及び寿命の観点から耐食性が良好なこと。
- (8) 価格が低度であること。

これら各種の要求特性に対し、従来から使用されている合金は一長一短があり、満足すべきもの

- 4 -

合致した網合金を提供しようとするものである。 すなわち Cu ー Ni ー Si系合金は優れた 導電性 と強度を示し、半導体機器リード材としても導電 性ばね材としても優れた網合金といえるが、半田 付け性、めっき性、エッチング性、折り曲げ性に ついては満足できる特性を示さず、改良の必要が あった。

本発明者らは、これらの特性劣化要因を種々検 計したところ、Siの酸化物、硫化物がその原因 であり、合金中のO、Sの含有量をある一定値以 下とすることによりこれら語特性の改善をはかれ ることを見い出した。

本発明は、

- (1) Ni 0.4~4.0 wt%、Si 0.1~1.0 wt%を含み、残部Cu及び不可避的不施物からなり、該不統物のうち、Sの含有量が 0.0015 wt%以下であることを特徴とする半導体機器リード材又は導電性ばね材用高力高導電性個合金。
- (2) Ni 0. 4~4. 0 wt%, Si 0. 1~.

1. 0 w t %を含み、さらに 側成分として、 Z n 、 P 、 S n 、 A s 、 C r 、 M g 、 M n 、 S b 、 F e 、 C o 、 A 1 、 T i 、 Z r 、 B e 、 A g 、 P b 、 B 、 ランタノイド元潔からなる 1 種又は 2 種以上を総量で 0 、 0 0 1 ~ 3 、 0 w t %含み、 残部 C u 及び不可避的不純物からなり、 該不輔物のうち、 S の含有量が 0 、 0 0 1 5 w t %以下であることを特徴とする半導体機器リード材又は導電性ば ね用高力高導電網合金。

(3) Ni 0. 4~4.0 wt%、Si 0.1~1.0 wt%を含み、残部Cu及び不可避的不規物からなり、該不耗物のうち、Sの含有量が0.0020 wt%以下であることを特徴とする半導体機器リード材又は適電性はね材用高力高導電性網合金。(4) Ni 0.4~4.0 wt%、Si 0.1~1.0 wt%を含み、さらに副成分として、Zn、P、Sn、As、Cr、Mg、Mn、Sb、Fe、Co、Al、Ti、Zr、Be、Ag、Pb、B、ランタノイド元素からなる1種又は2種以上を縁

-7:

性および加工性が劣化するためである。

Siも同様にNiと共添し、金属間化合物とし て折出することにより、導電率を低下させずに強 度を向上させる元素であるが、0.1~1.0 ▼ t%添加する理由は、O.lwt%未満では強度 の向上は認められず、1.0wt%を超えると導 電率が低下し、半田付け性、加工性が劣化するた めである。望ましくは、NiとSiの添加量比は、 金属関化合物(Ni,Si)の組成に近い(Ni/Si)=(4/1) が良い。さらに副成分として、Zn、P、Sn、 As. Cr. Mg. Mn. Sb. Fe. Co. A l. Ti. Zr. Be. Ag. Pb. B. ランタ ノイド元素からなる1種又は2種以上を0.00 1~3.0wt%添加するのは、強度を向上させ るためであるが、0.001 w t %未満ではその 効果はなく、3.0 w t %を超えると導電性、加 工性が劣化するためである。

○合有量を0.0020重量%以下とする理由は、0が存在するとSiと結合し酸化物となり、いわゆる介在物となって銅中に存在するようにな

量で0.001~3.0 w t % 含み、残部C u 及び不可避的不純物からなり、該不純物のうち、S の含有量が0.0015 w t %以下、Oの含有量が0.0020 w t %以下であることを特徴とする半導体機器リード材又は導電性ばね用高力高導電性網合金。

であり、半導体機器リード材又は導電性ばね材として優れた電気及び熱伝導性、耐熱性、ばね特性を有するばかりでなく、半田付け性、めっき性、エッチング性、折り曲げ性をも著しく改良したことを特徴とするものである。

〔発明の具体的説明〕

次に本発明合金を構成する合金成分の限定理由 を説明する。

NiはCu中にSiと共添し、溶体化処理後時効処理を行うことにより、Ni.Si 等の金属間化合物として析出し、導電率を低下させずに強度を向上させるためであるが、0.4~4.0 wt %添加する理由は、0.4 wt %未満では強度の向上は認められず、4.0 wt %を超えると連載

- 8

るが、〇含有量が0.0020重量%を超えると介在物が多数生成され、折り曲げ性、半田付け性、めっき性、エッチング性が著しく低下するためである。

S含有量を 0.0015重量%以下とする理由は、Sが存在すると、Siは非常にSと結合しやすく、容易に確化物になり網中に存在するようになるが、S含有量が 0.0015重量%を超えると確化物が多数生成され、折り曲げ性、半田付け性、めっき性、エッチング性が著しく低下するためである。

〔効果〕

この様に本発明合金はCu-Ni-Si系合金の不純物としてのO、Sを限定することにより、今まで本合金の欠点であった折り曲げ性、半田 付け性、めっき性、エッチング性が著しく改善することができる。又、熱膨張係数はプラスチックにことができる。又、熱膨張係数はプラスチックによく、半導体機器のリード材としてはプラスチックパッケージ用に適している。従って、本発明合金は半導体機器のリード材及び導電性ばね材とし

時間昭63-130739(4)

て好適な材料であり、先行技術の合金においてこ のような総合的特性を兼備するものはない。

以下に本発明材料を実施例をもって説明する。 〔実施例〕

第1 表に示される本発明合金に係る各種成分組成のインゴットを電気網あるいは無酸素網を原料として、高周波溶解炉で大気、不活性又は遠元性雰囲気中で溶解結合した。電気網を使用する場合は、還元性雰囲気中で溶解し酸素含有量を低下させることが推奨される。Sについては本発明合金用としていS含有量0.0015重量多以下の網原料を用いた。

次に、これを900℃で熱間圧延して厚さ4mの被とした後、900℃×5分の溶体化処理を行い、面削を行って冷間圧延で厚さ0.3mmとした。これを400℃にて2時間時効熱処理し、供試材とした。リード材及びばね材としての評価項目として、強度、伸びを引張試験により評価し、ばね性をKb値により評価した。電気伝導性(放熱性)は導電率(%IACS)によって示した。折り曲

げ性は曲げ R O . 3 ■ の折り曲げ 沿具を用い、 9 O・往復曲げを行い、破断までの回数を測定し た。

学田付け性は、重直式浸液法で230±5での 学田裕(すず60%、鉛40%)に5秒間浸液し、 学田のぬれの状態を目視観察することにより評価 した。メッキ密着性は試料に厚さ3μのAgメッ キを施し、450でにて5分間加熱し、表面に発・ 生するフクレの有無を目視観察することにより評価 低した。これらの結果を比較合金とともに第1表 に示した。

この表から本発明の合金は折り曲げ性、半田付け性、めっき性が著しく改善されて、高力高導電 網合金として優れた特性を有することが明らかで ある。

以下余白

- II -

	あっき田着在 (フクアの油無)	1	E #	E #	£ #	#	#	# #	#	#	# #	# #	E I	E I	E I	E N	e 4	t t	E M	
	半田付け佐		7 10	1	1	1				1	1	1	П	1.	1.	1	1	1		
くり返し曲げ	(<u>a</u>)	3.5	P	. 4	4.5	3.5	3.5	4	4	4	4	4.5	3.5	200		3.5	2.5		2.5	女田げた1回
1	(XIACS)	53	52	52	50	20	46	48	43	52	58	54	45	95	38	25	48	48	43	#
, ,	兵む森中信(元/元)	9	41	44	46	47	47	47	20	45	4	46	52	9	ຊ	51	8	- 80	52	
	\$ (8)	2	-	-	80	2	-	6	6	-	=		2	2	13	9	80	8	6	
44,000	5.50 as (kg/an)	52	æ	25	8	æ	8	89	89	19	28	8	æ	23	41	88	8	89	89	
t %)	もの音	Kn 0.04	Cr 0.03, Sn 0.05	T1 0.05, Zr 0.04		Zn 0.37, P 0.04	Co 0.10		Fe 0.35, La 0.06	Mg 0.05, A1 0.05	As 0.05, B 0.10	Ag 0.03	Be 0.30	Sb 0.12, Pb 0.15	2 9.1					
₩) (s	0.0003	0.0004	0.0002	0.0004	0.0012	0.0003	0.0003	0.0005	0.0008	0.0008	0.0004 A	0.0003 B	0.0003	0.0007	900.0	0.0017	0.0020	0.0025	
李	0	0.0012	0.0006	0.0008	0.0007	0.0010	0.0005	0.0007	0.0008	0.000	0.0008	0.0007	90000	0.000	0.0008	0.008	0.024	0.035	0.011	
3)	1 S1	60 0.14	83 0.21	03 0.25	28 0.33	60 0.40	95 0.48	51 0.63	20 0.84	30 0.35	28 0.32	30 0.40	16 0.31	5 0.14	5 0.04	1.85	8 0.54	3 0.62	3 0.95	
	Cu Ni	及 0.6	現 0.83	現 1.03	及 1.28	現 1.60	1.95	75 2.51	3.20	九 1.60	是 1.28	及 1.60	是 1.26	₹ 0.55	是 0.25	残 6.0	元 1.78	是 2.43	現 3.23	
		-	2	6	4	2	9	-	-		2		12	13	-	2	3	4	5	
			*	+	4	:	6		4		4	‡			比較合金					